

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公表番号】特表2011-512277(P2011-512277A)

【公表日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【年通号数】公開・登録公報2011-016

【出願番号】特願2010-546767(P2010-546767)

【国際特許分類】

*B 4 1 J 2/44 (2006.01)*

*B 4 1 J 2/45 (2006.01)*

*B 4 1 J 2/455 (2006.01)*

*G 0 2 B 6/42 (2006.01)*

【F I】

*B 4 1 J 3/21 L*

*G 0 2 B 6/42*

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月1日(2012.2.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光源と、

前記光源からの光を伝送する少なくとも一つの光ファイバと、

前記少なくとも一つの光ファイバを支持する機械アセンブリと、

前記少なくとも一つの光ファイバによって伝送された光を測定する検出器と、

前記光検出器によって検出された光のレベルに従って、前記光源から放射された光の強度を調整する制御装置と、

を含む光ファイバイメージング装置。

【請求項2】

前記少なくとも一つの光ファイバのハウジング構造体と、

前記少なくとも一つの光ファイバと前記検出器とを連結する透明な平板と、

を含む、請求項1に記載の装置。

【請求項3】

前記ハウジング構造体はV溝型構造である、請求項2に記載の装置。